

名古屋工業大学 大型設備基盤センター講演会

～より良い分析結果を得るための知恵～

「大型設備基盤センター」は学内大型設備の一元管理と学内外共同利用の促進を主な業務として、今回はセンターの機器をより有効に活用して頂くよう、最新科学技術の情報交換と交流を目的に企画しました。また、本講演会は、名市大が本学と連携して実施する文部科学省大学院教育改革支援プログラム「薬工融合型ナノメディシン創薬研究者の育成」の一環として行います。名古屋工業大学と名古屋市立大学の教職員や学生諸君に限らず、センターでの機器分析を計画している企業の方々も歓迎致します。

さらに、平成20年度は当センターに最新の「光電子分光分析装置」が導入され、同装置の見学会も併せて行ないます。また、センターの大型設備に関する測定技術相談も講演後にお受けします。

皆様におかれましてはご多忙中恐縮ですが多数ご参加くださるようよろしくお願いいたします。

○日時：平成21年3月6日（金）9：50-15：00 定員50名

○講演会：名古屋工業大学 22号館プレゼンテーションルーム（2階の東奥）

センター長挨拶：大型設備基盤センター長 曾我 哲夫 9：50-10：00

1. 「有機構造解析における分析機器活用のための前処理技術」

(株)東レリサーチセンター 滋賀 有機化学研究部
有機化学第1研究室室長 佐藤 信之様 10：00-11：00

2. 「金属・セラミックスの構造解析における分析機器に関する周辺技術」

新日本製鐵(株) 先端技術研究所 杉山 昌章 様 11：00-12：00

3. 「名工大・名市大連携における分析機器の共同利用の現状」

— 動的光散乱 (DLS) 装置の紹介 —
名古屋市立大学 山中 淳平 准教授 13：00-13：30

4. 「走査型X線光電子分光分析装置の概要とその応用例」

アルバック・ファイ(株) 市場開発部 田中 彰博 様 13：40-14：10

5. 設備見学・測定技術相談 14：30-15：30

問合せ先：名古屋工業大学 大型設備基盤センター 事務室

Tel: 052-735-5533、 Fax: 052-735-5536

E-mail address: jim@iac.nitech.ac.jp

Home page address: <http://www.iac.nitech.ac.jp>

参加希望の皆様へ

参加ご希望の方は以下について2/27（金）までにEメールにてお知らせください。

所属 _____

氏名 _____